

AT-NO JP363058134A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 63058134 A

TITLE:

PIPE INNER SURFACE SHAPE MEASURING

PUBN-DATE:

March 12, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TAKASHIMA, KAZUO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP61204227

APPL-DATE:

August 28, 1986

INT-CL (IPC): G01N021/88, G01B011/24

US-CL-CURRENT: 356/241.1, 356/FOR.104 , 356/FOR.131

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable the measurement of the inner diameter of a pipe to be measured without turning a pig, by setting two optical type distance meters provided in the pig in the directions of measuring distance different by 180%deg; from each other to measure the inner diameter of the pipe with one action.

CONSTITUTION: A pig 1 is inserted into a pipe P to be measured being supported with a support rod 110. Here, the center axis of the pig 1 is

aligned with the axis of the pipe by matching the axis center of the support rod 110 with the axis of the pipe. On the other hand, power is supplied through a cable 111 from a processor 70 to light emitting circuits 11 and 21 for actuating light emitting elements 12 and 22 to emit beams of light. The projected beams of light are reflected on the inner surface of the pipe P through projection lenses 13 and 23, a projection/light receiving window 100 and the like and incident on a casing 101 to form images on 1-D photodetectors 15 and 25 through light receiving lenses 14 and 24. Electrical signals specifying a photodetector where the reflected light image is formed are sent to a processor 70 through the cable 111 from output circuits 16 and 26. This allows the performing of a quick single measurement simultaneously with optical type distance meters 10 and 20 set in the direction of measuring distance different by 180° from each other to determine the inner diameter of the tube P.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-58134

@Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988) 3 月12日

G 01 N 21/88 G 01 B 11/24 B-7517-2G B-8304-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⊗発明の名称 管内面形状測定装置

②特 願 昭61-204227

纽出 願 昭61(1986)8月28日

砂発 明 者 高 嶋

和士

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社 応用機器研究所内

心用概器例

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑫代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明和

- 1. 発明の名称 管内面形状測定装置
- 2. 特許請求の範囲
 - 光学式距離計をその関節方向を管の半径方向として管内に挿入して管内面の形状を測定する装置において、

二組の前記光学式距離計を管内に挿入された場合に、 同者の側距方向が管軸を含む同一 平面上に位置し、且つ実質的に 180度異なる ような位置関係に配置したことを特徴とする 管内面形状測定整置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は管内面、特に目視不可能な小径管の内 面の形状を測定することによりその欠陥を検出す る装置に関する。

(従来技術)

たとえば化学プラント内に引き回された種々の 原料、成品輸送用パイプライン、あるいは作業員 が進入して直接目視検査することが不可能な小径 の下水道管等の管内面の形状検査(形状を検査することにより、欠損、陥没等の異常の存在を制定する)を行う装置として光学式距離計を利用した装置が知られている。

第2 図はその一例を示しており、図中Pは測定 対象の管、1 はピグである。ピグ1 は円筒形状に 形成されたケーシング101 の周側壁の一部にガラスあるいは透明樹脂製の投受光窓100 が備えられていて、円筒状ケーシング101 の中心輸が測定対象管Pの管輸と一致するように測定対象管P内に 挿入されている。またピグ1 はそのケーシング101 内部にその前端(図上で左端)寄りから後端寄りへ順に発光回路11、発光素子12、投光レンズ13、 受光

. 投光レンズ13の光軸は投射光の測定対象管 P 内 固からの反射光を受光レンズ14に入射させるため にピグ I の回転半径方向よりはケーシング101 の 退機寄り向きに例斜させられており、また受光レ ンズ14の光軸は投光レンズ13から投射された光の 制定対象管P内面からの反射光を受光すべくピグ 1 の回転半径方向よりはケーシング101 の前線等 り向きに領斜させられている。そして、一次元受 光業子15の受光素子配列方向はロレンズ13、14の 光輪を含む平面上でありかつ受光レンズ14の光軸 に直交する方向に設定されている。

使って、詳しくは後述するが、受光レンズ14へ 人制する反射光の湖定対象管P内面での反射位置 が測定対象管Pの半径方向に移動する場合には、 その反射光の結像位置が一次元受光素子15の受光 素子配列方向に移動するので、その位置を検出す ることによりビグ1と測定対象管Pの内間面との 管の距離が判例する。

要にピグ1はそのケーシング101の後端を支持 仟110にて支持されており、この支持仟110にて 湖定対象管Pの間口から挿入される。なお、支持 仟110は中空でありその中空部分内部には処理袋 曜70に接続された複数の電気ケーブル111が神過 されていて、これらを介して種々の信号及び電気 エネルギーの送受が行われる。

3

受光素子N(受光レンズ14の光軸上に位置する)から反射光像の結像位置の受光素子Rまでの距離を 2 (一次元受光素子15の受光素子配列方向と受光レンズ14の光軸との角度は一定)、投射光の測定対象管P内面での反射位置をCとし、また一次元受光素子15の受光面は受光レンズ14の焦点(焦点距離1)に位置するものとする。

一次元受光業子15上における距離 & と受光レン 、 ズ14の焦点距離 (とにより受光レンズ14の光値と 反射光との間の角度 O は下記式にて求められる。

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\ell}{\ell}$$

被分ABと被分配とのなす角度は(β − 0)として求められる。従って、三角形ABC は二角、即ち ∠CAB(−α) と∠CBA(−β − 0) 及びその挟辺和 の長さDとが判明しているので確定する。このため、点Cから被分和へ下した塹線団の長さ、即ち 測定対象管Pの管軸から内周面までの距離ね(検支 対象管Pの内周半径) は下記式にて求められる。

$$h = \frac{\tan \alpha \cdot \tan (\beta \pm \theta)}{\tan \alpha - \tan (\beta \pm \theta)} \cdot d$$

さて、第2図に示した従来装度では、処理装置70からケーブル111 を介して発光回路11に電力が供給されており、これにより発光回路11は発光素子12に投光レンズ13方向への発光を行わせる。この発光素子12からの検射光は投光レンズ13にて集立れ、ケーシング101 の投受光路100 を過過して例定対象管Pの内面にて反射される。この反射光は再度投受光路100 を週過して受光レンズ14にて再集束され、一次元受光素子15の受光知に結像される。この原の反射光像が結像した受光素子特定する電気信号は出力回路16からケーブル111を介して処理装置70に送られる。

第3回は上述の装置による測定の原理を示した 模式図である。

第3図において、関レンズ13、14それぞれの中心A、B間の距離をd、関レンズ13、14それぞれの中心A、B間を結ぶ線分隔が測定対象管Pの管軸に位置しているとし、これに対する技光レンズ13の光軸の角度をα、同じく受光レンズ14の光軸の角度をβ(=αでもよい)、一次元受光業子15の中心の

4

なお、直線局が測定対象管Pの警勧と一致して いない場合でも、両者が平行関係を維持している 場合には両者間の距離と求められた距離 b との和 を求めればよい。

上述の原理は、粒分配を基線とする三角測量と 同原理である。そして、このような健来の装置で は、ピグーを支持杆110 にて支持して測定対象管 P内へ進入させつつ回転させるか、あるいは図示 しない自走装置によりピグーが管輪を回転中心と して回転しつつ測定対象管 P内を進行することに より測定対象管 Pの内隔面の形状測定を連続に行 える。

これにより、ピグ I の回転中心が測定対象管 P の管軸と正しく一致している場合には、測定結果が真円であれば管内面に欠陥(欠損・異物の付着等)は存在しないことを示している。また、たとえピグ I の回転中心と測定対象管 P の管軸とが一致していない場合でも、管内面に欠陥が存在しなければ楕円状の円滑な曲線が計測される。一方、ピグ I の中心が測定対象管 P の管軸と一致してい

る場合及びそうでない場合のいずれにも、欠陥が存在すれば比較的不規則で裁判的且つ急後な変化が検出される。

(発明が解決しようとする問題点)

ところで上述の如き従来の客内面形状湖定装置では、湖定対象客内でピグを回転させて管内面全 同に亙るデータから管径を求める必要があった。 このような手法は測定対象管内面の版類な欠旧等 を検出する目的には好遇ではあるが、単に管の内 径を知りたい場合、あるいは腐食による肉厚の減 少(管内径の減大)、逆に沈弱物、付着物等によ る管内径の減少等を知りたいような場合には湖定 に最時間を要して非能率であるという問題がある。

また、ピグと外部のデータ処理装置等との間を 接続するケーブルが扱れるので、その解消のため、 たとえばピグが所定回数回転する部度ケーブルの 便を関す、あるいはピグを所定回数ずつ両方向へ 回転させる等の対策及びケーブル自体の原による 破損に対する強度面での対応が必要である。更に スリップリング等の使用を考えられるが、構成が

á

(実施例)

以下、本発明をその実施例を示す図面に基づいて群述する。

第1回は本発明に係る管内面形状測定装置の構成を示す側断面図である。

本発明の管内面形状測定装配は、値的には前述の第2回に示した如き従来の装置に制み込まれている光学式距離計10及び20を二組存中合わせにしたような構成を採っている。以下に具体的に説明する。

図中Pは測定対象の答、1 はピグである。ピグ 1 は円筒形状に形成されたケーシング101 の周閣 壁の一部の径方向の対向する二位図にガラスある いは透明樹取製の校受光窓100s、100bが個えられ ていて、円筒状ケーシング101 の中心始が創定対 象管Pの管軸と一致するように測定対象管P内に 挿入されている。

ビグ1にはそのケーシング101 内部に、二組の 光学式距離計20及び30が値えられている。第1の 光学式距離計10はゲーシング101 内部にその前途 複雑になること、接触不良の発生等の面から信頼 件の低下は免れない。

本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、測定対象管内に押入されるピグ内に、光学式距離計を二組備えさせ、四光学式距離計の河距方向を 180度異なる方向に設定して管内面の直径を一動作にて測定可能に構成ことにより、ピグを測定対象管内で回転させずとも測定対象管の内径を測定可能な管内面形状測定装置の提供を目的とする。

【問題点を解決するための手段】

本発明の管内面形状測定装置は、測定対象管内 に挿入されるピグに、その測距方向を管の半径方 向とし且つ実質的に 180度異ならせた二組の光学 式距離計を備える構成を捉っている。

(作用)

本発明の警内面形状測定装置では、ビグの中心 を測定対象警の管軸と一致させて挿入することに より、二組の光学式距離計による一回の同時的測 定により測定対象等の内容が測定される。

(図上で左端) 済りから後端谷りへ頃に発光回路 11、発光菓子12、校光レンズ13、受光レンズ14、 リニアダイオードアレイ等の一次元受光素子15、 出力回路16等が配列されている。

また第2の光学式距離計20はケーシング101 内部にその前端寄りから後端寄りへ頃に発光回路21. 発光素子22、投光レンズ23、受光レンズ24、リニアダイオードアレイ等の一次元受光素子25、出力回路26等が配列されている。

そして、両光学式距離計10、20はそれぞれの検 光レンズ13(23)の光軸は投射光の測定対象管 P内 面からの反射光を受光レンズ14(24)に入射させる ためにピグ1の回転半径方向よりはケーシング101 の換端寄り向きに傾斜させられており、また受光 レンズ14(24)の光軸は投光レンズ13(23)から投射 された光の測定対象管 P内面からの反射光を受光 すべくピグ1の回転半径方向よりはケーシング101 の削縮寄り向きに傾斜させられている。そして、 一次元受光基子15(25)の受光素子配列方向は両レンズ13,14(23,24)の光軸を含む平面上であり且つ 受光レンズ14(24)の光軸に直交する方向にされて いる。

更に阿光学式距離計10、20の湖距方向はビグ | の中心軸を対象中心として 180度異なる方向に設 定されている。換音すれば、ビグ | が正確にその 中心軸を測定対象管 P の管軸に一般させて測定対 象管 P 内に挿入された場合には、阿光学式距離計 10、20の測距方向は測定対象管 P の内面の直径に 一般することになる。

またピグ 1 はそのケーシング101 の換端を支持 杆110 にて支持されており、この支持杆110 にて 創定対象管 P の関ロから挿入される。なお、支持 杆110 は中空でありその中空部分内部には処理袋 屋70に接続された複数の電気ケーブル111 が得追 されていて、これらを介して健々の信号及び電気 エネルギーの送受が行われる。

次に本発明装置による管内径の測定動作について説明する。

まず、本発明装置のピグ ! を支持杆110 にて支持しつつ測定対象策 P内へ組入する。この際、支

1 1

の一回の測定動作にて、測定対象管Pの内径が測 定される。

なお、ピグーの中心軸を測定対象管Pの管軸に一致させることが困難な場合には、測定対象管P内に挿入されたピグーを測定対象管P内にて管軸と直交する方向、即ち測定対象管Pの半径方向に移動させつつ連続的に測定を行えば、その間の最大値を測定対象管Pの内径と見破し得る。

また、発光四路II, 21はいずれか一方のみを阿 発光素子12, 22を発光させる共通の発光回路とし て使用する構成としてもよい。

(効果)

以上のように本発明装置によれば、測定対象智 内に挿入されたピグを回転させる必要なしに低く 知時間の一回の測定動作にて測定対象管の内径の 測定が行えるので、管の内径を測定するためであ れば殆ど測定誤差を生じることはなく、測定の信 観性が向上し、装置の操作。データ処理。取扱も 容易になる。

4. 図面の簡単な説明

特杆110 の軸心を測定対象管 Pの管軸と一段させればピグ Jの中心勧も測定対象管 Pの管軸と一段 する。

さて、本発明装置には、処理装置70からケーブル111 を介して発光回路11, 21に電力が供給されており、これにより発光回路11, 21は発光素子12, 22に投光レンズ13, 23方向への発光を行わせる。この発光量子12, 22からの投射光は投光レンズ13, 23にて無東され、ケーシング101 の投受光 8100a, 100bを通過して測定対象管 Pの内面にて反射される。この反射光は再度投受光 8100a, 100bを通過して受光レンズ14, 24にて再集東され、一次元受光 東子15, 16の受光面に結像される。この様の反射光像が結像した受光異子を特定する電気循写は出力固路16, 26からケーブル111 を介して処理装置70に送られる。

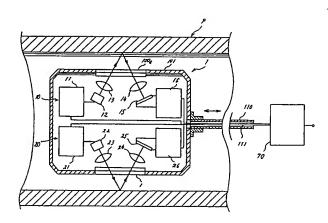
そして、上述のようにして得られた両光学式距離計10,20それぞれの測定結果は前述の第3四に示した原理に従って処理される。従って、両光学式距離計10,20により同時に行われる板く短時間

1 2

図面は本発明の実施例を示すものであり、第1 図は本発明の管内面形状測定装置の構成を示す例 断面図、第2図は従来装置の構成を示す例断面図、 第3図は従来装置及び本発明装置の測定原理を提 明するかめの過ず間である。

P…謝定対象管 1 …ビグ 10.20 光学式 距離計 12.22 元発光業子 13.23 … 投光レンズ 14.24 …受光レンズ 15.25 …一次元受光量子 なお、各図中同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 大岩增雄

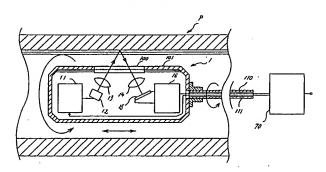


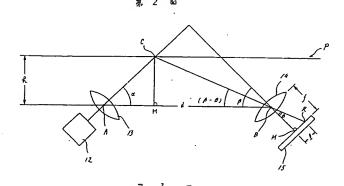
 P……… 消走対象管
 13,23 …… 投光レンズ

 1 ……… ビブ
 14,24 …… 受光レンズ

 10,20 … 光学式距離計
 15,25 …… 一次元受允素子

 12,22 … 承太春子
 …… 日本





10/22/2004, EAST Version: 1.4.1

-227-

手統 抛 正 雪(自発) 昭和

特許庁長官殿

1. 事件の表示 特顧昭 61-204227号

2. 発明の名称

符内面形状测定装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 住 所 (601) 三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4.代理人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

三数电像株式变性内 氏名 (7375) 弁理士 大 岩 增 雄 (7375) (連絡先03(213)3421科亦即)

(1)

5. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の欄、及び 図媚

6. 箱正の内容

6-1 「発明の詳細な説明」の間

(1) 明細杏の第9頁19行目に「光学式距離針20 及び30」とあるのを、「光学式距離計10及び20」 と訂正する.

6-2 図面

第1 図を別紙の通り訂正する。

7. 添付曹顗の目録

訂正図面

1 iØ

以上

70

P ··········· 浙定対象管

13.23 …… 扱光レンズ

1 ピグ

14,24 …… 受光レンズ

10,20 光字式距離計 15.25 - 次元受光素子

12, 22 杂光条子

第1回